

Trento, 21 novembre 2018

AVVISO DI AVVENUTA STIPULA DEL CONTRATTO
ex art. 76 - D. Lgs. 50/2016

CUP C67F18000000001: Gara europea a procedura aperta per l'appalto di fornitura di attrezzature scientifiche per il potenziamento della Micro Nano Facility della Fondazione Bruno Kessler verso la nanofabbricazione d'avanguardia.

Lotto 3 CIG 750202962C: sistema ICP-PECVD (Inductively Coupled Plasma-Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition System).

Si comunica che il contratto d'appalto per la fornitura, l'installazione e la messa in funzione di un sistema ICP-PECVD (Inductively Coupled Plasma-Plasma Enhanced Chemical Vapour Deposition System) per la deposizione assistita in plasma di ossidi (SiO₂), Ossi-nitruri (SixOyNz) e Nitruri di silicio (Si₃N₄), Silicio amorfo, TEOS conformale, su lotti di produzione da 25 wafer con spessori indicativi di 500 nm, aggiudicato alla ditta Gambetti Kenologia srl con sede in Binasco (Milano) Via A. Volta 27 è stato stipulato in data 21 novembre 2018 per un importo contrattuale di Euro 787.200,00 (settecentottantasettemiladuecento/00), oltre IVA di legge.

Il presente avviso, inoltrato agli offerenti nella procedura in oggetto in funzione degli obblighi di comunicazione ex art. 76 comma 5 lett. d) del D.lgs. 50/2016, viene pubblicato ai sensi dell'art. 29 del Codice dei contratti pubblici sul sito "Amministrazione Trasparente" FBK al link:

<https://trasparenza.fbk.eu/Bandi-di-gara-e-contratti/Atti-delle-amministrazioni-aggiudicatrici-e-degli-enti-aggiudicatori-distintamente-per-ogni-procedura/Procedure-di-gara/2018.05-Gara-europea-a-procedura-aperta-per-la-fornitura-di-attrezzature-scientifiche-per-il-potenziamento-della-Micro-Nano-Facility-CUP-C67F18000000001>

Paola Angeli

Responsabile del Procedimento per la fase di affidamento

(f.to in originale)

